

2017 年 12 月 吉日

会員各位

一般社団法人 日本半導体商社協会(DAFS)
会長 大西 利樹

2018 年 DAFS『新年名刺交歓会』開催のお知らせ

拝啓 初冬の候、ますますご清祥の事とお慶び申し上げます。

平素は当協会の活動に多大のご協力ご支援を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、2018 年の DAFS「**新年名刺交歓会**」を下記の通り開催する事になりましたので
ご案内申し上げます。 **(今回は午前 11:30 よりの開催となります。)**

当協会は 1988 年に設立しましたが、来るべき 2018 年にはいよいよ満 30 周年を迎えます。
この間、半導体業界は幾多の変遷を乗り越えてまいりましたが、当 DAFS も名称変更や
一般社団法人化を経て会員の皆様のお役に立つ活動を行ってまいりました。
世の中の情勢は今後とも紆余曲折があると思いますが、DAFS は会員の皆様と共に歩んでいく
所存でございます。

皆様には日頃から多大なるご支援・ご協力をいただいております、深く感謝申し上げますと共に、
新年名刺交歓会に多数のご参加をお待ちしております。

参加お申込みは添付申込書に記載の上、DAFS 事務局宛 E-mail (dafs@dafs.or.jp) にて
お願い申し上げます。

敬 具

記

1. 開催日時：2018 年 1 月 26 日（金）午前 11:30~13:30（受付開始：午前 10:50 より）
2. 会場：明治記念館 1F 「曙の間」
東京都港区元赤坂 2-2-3 TEL:03-3403-1171（代）
（JR 中央・総武線 信濃町駅より徒歩 3 分）
3. 「新年名刺交歓会」次第：
 - a) 年頭挨拶 DAFS 会長 大西 利樹
 - b) 年頭所感と乾杯
 - c) 各委員会の委員長紹介
4. 会費：1 名 3,000 円（当日お支払ください。領収書発行）
(お申込み後不都合が生じた場合は必ず代理の方にご出席頂く様お願い致します。)
1 月 16 日（火）以降のキャンセルはご遠慮下さい。）

以 上